

**Monica Catalina Pavez Rossel**

---

**De:** Lilian Veas [REDACTED]  
**Enviado el:** miércoles, 19 de junio de 2024 18:06  
**Para:** Monica Catalina Pavez Rossel  
**CC:** Matias Ignacio Tagle Lucero; Elizabeth Juarez Nunez; Elvira Andrea Figueroa Aldunce; Francisca Terrazas  
**Asunto:** Re: Carta invitación para conformar Comité Operativo Ampliado revisión Norma de MPS cuenca del río Huasco

Estimada Mónica

En respuesta a Carta N° 242214/2024 de fecha 14 de junio, nos complace enviar la información solicitada de los representantes de IDEAMBIENTE para el Comité Operativo Ampliado del proceso "Revisión de la Norma de Calidad del Aire para Material Particulado Sedimentable en la cuenca del río Huasco (D.S. N°4, de 1992)".

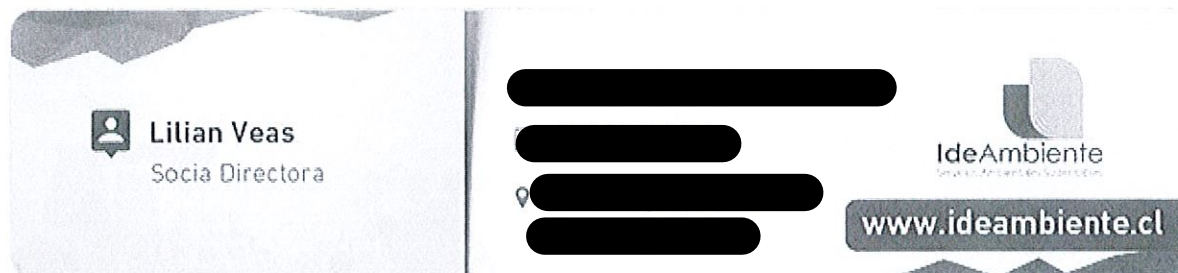
**Representante:**

Nombre: Lilian Veas Acuña  
Institución: IDEAMBIENTE  
Cargo: Socia Directora  
Email: [REDACTED]  
Teléfono: [REDACTED]

**Suplente:**

Nombre: Francisca Terrazas Madrid  
Institución: IDEAMBIENTE  
Cargo: Jefa de Medio Ambiente  
Email: [REDACTED]  
Teléfono: [REDACTED]

Saludos cordiales  
Lilian Veas



El mar, 18 jun 2024 a las 9:22, Monica Catalina Pavez Rossel (<[MPavez@mma.gob.cl](mailto:MPavez@mma.gob.cl)>) escribió:

Estimada:

Junto con saludar, mediante el presente, envío Carta N°242214/2024 de Seremi del Medio Ambiente Región de Atacama, que invita a ser parte del Comité Operativo Ampliado para el Proceso de Revisión de la Norma de Calidad del Aire para Material Particulado Sedimentable (MPS) en la Cuenca del Río Huasco.

Agradeceré que si acepta la invitación, pueda responder con los datos de un representante titular y un suplente de su organización, con la siguiente información: nombre, correo electrónico y unidad a la que pertenece, hasta el 12 de julio de 2024.

Favor acusar recibo de información

Quedo atenta

Saludos cordiales

---

**Mónica Catalina Pavez Rossel**  
Profesional Área Control de la Contaminación

SEREMI del Medio Ambiente

Región de Atacama

+56 52 2352859

Ministerio del Medio Ambiente

Gobierno de Chile